## ER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS JAN 2005

Absendier: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN P

PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

Gross, Felix

Postfach 15 09 20 D-10671 Berlin ALLEMAGNE

MAIKOWSKI & NINNEMAMaikowski & Ninnemann Eingegangen

Juni 2004

Geprüft:

21.07.2003

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN **PRÜFUNGSBERICHTS** 

(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum

(TagMonat/Jahr)

03.06.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

1T456WO

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

Prioritätsdatum (TagMonatUahr)

22.07.2002

**WICHTIGE MITTEILUNG** 

PCT/DE 03/02502 Anmelder

Internationales Aktenzeichen

INFINEON TECHNOLOGIES AG et al.

- 1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

#### **ERINNERUNG**

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklärt wird, daß die Kriterien für Neuheit, erfind erische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur für die internationale vorläufige Prüfung Bedeutung haben, und daß "jeder Vertragsstaat (...) für die Entscheidung über die Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusätzliche oder abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusätzlichen Merkmale können z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse für die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit und Stützung der Ansprüche betreffen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Porrachia, I

Tel. +31 70 340-4447



BEST AVAILABLE COPY

## VERTRAG ÜDR DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

### PCT

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Rec'd PCT/PTO 06 JAN 2005

| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts IT456WO   | WEITERES VOR                                     | CEUEN siehe Mitteilung                                 | g über die Übersendung des internationale ifungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)  |
|---|--|--|--|
| Internationales Aktenzeichen  | Internationales Anmel                            | dedatum (Tag/Monat/Jahr)                               | Prioritätsdatum (TagMonatUahr)   |
| PCT/DE 03/02502   | 21.07.2003                                       |  | 22.07.2002   |
| internationale Patentklassifikation (IPK) oder G03F7/075, G03F7/075   | nationale Klassifikation                         | und IPK  |  |
|   |  |  |  |
| Anmelder  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |  |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG et   | al.  | •  |  |
|   |  | ·  |  |
| Dieser internationale vorläufige Probeauftragten Behörde erstellt und verstellt u | üfunasbericht wurde v                            | on der mit der internatio                              | nalan varläufinen Dust   |
| beauftragten Behörde erstellt und   | wird dem Anmelder g                              | emäß Artikel 36 übermitt                               | telt.  |
|   |  |  |  |
| 2. Dieser BERICHT umfaßt insgesam   |  |  |  |
| 2. Dieser BERICHT umfaßt insgesam   | to Blatter einschließ                            | llich dieses Deckblatts.                               |  |
| Außerdem liegen dem Berich  | t ANI AGEN heir dah                              | ei handelt es sich um Di                               | itter mit Beschreibungen, Ansprüchen   |
|   |  |  | atter mit Beschreibungen, Ansprüchen<br>liegen, und/oder Blätter mit vor dieser<br>tt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum |
|   |  |  |  |
| Diese Anlagen umfassen insgesam   | it 4 Blätter.                                    |  |  |
|   | `  |  |  |
| •   |  |  |  |
| <ol><li>Dieser Bericht enthält Angaben zu f</li></ol>   | olgenden Punkten:                                |  |  |
| I ⊠ Grundlage des Bescheid  |  |  |  |
| II D Priorität  | 15   |  |  |
|   | Sutaabtana Abau Marid                            | ant authorized   |  |
| IV  MangeInde Einheitlichke   | autachtens über Neur                             | neit, erfinderische Tätigk                             | eit und gewerbliche Anwendbarkeit  |
| 3-11-0  |  |  |  |
| gewerblichen Anwendba   | i nach Hegel 66.2 a)ii<br>irkeit; Unterlagen und | ), hinsichtlich der Neuhei<br>I Erklärungen zur Stützu | it, der erfinderischen Tätigkeit und der<br>ng dieser Feststellung   |
| VI 🛘 Bestimmte angeführte U   | nterlagen  |  | o market solutions   |
| VII 🛛 🛮 Bestimmte Mängel der ir   | nternationalen Anmel                             | dung   |  |
| VIII   Bestimmte Bemerkunger  |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| Datum der Einrelchung des Antrags   |  | Datum dar Earlingtellung                               |  |
| and accountings   |  | Datum der Fertigstellung                               | dieses Berichts  |
| 23.02.2004  |  | م م م م م  |  |
|   |  | 03.06.2004   |  |
| Name und Postanschrift der mit der internationa   | alen Prüfung                                     | Bevollmächtigter Bediens                               | teter  |
| peauttragten Behörde  | •  | = 1.0asioi Dedietts                                    | Author Palanten,   |
| Europäisches Patentamt - P.B. 5<br>NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas   | ,  | Dunart I M   |  |
| Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 65<br>Fax: +31 70 340 - 3016  | 1 epo ni   | Dupart, JM.  | <b>9)))</b>  |
| 1 ax. +31 /0 340 - 3016   |  | Tel. +31 70 340-3579                                   |  |

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/02502

| <ol> <li>Grundlage</li> </ol> | des Berichts |
|-------------------------------|--------------|
|-------------------------------|--------------|

| .1 | AL  | III Orderung nach Artikei 14 hir   | er internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine<br>n vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich<br>beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
|    | •   |  |  |  |  |  |  |
|    | Ве  | eschreibung, Seiten  |  |  |  |  |  |
|    | · 1-7   | 7  | in der ursprünglich eingereichten Fassung  |  |  |  |  |
|    | -   |  | and the same of th |  |  |  |  |
|    | An  | sprüche, Nr.   |  |  |  |  |  |
|    | 1-1   | <b>13</b>  | in der nach Artikel 19 geänderten Fassung (ggf. mit einer  |  |  |  |  |
|    |   |  | Erklärung)   |  |  |  |  |
|    | Ze  | ichnungen, Blätter   |  |  |  |  |  |
|    | 1/2   | , 2/2  | in der ursprünglich eingereichten Fassung  |  |  |  |  |
| 2. | Hinsichtlich der <b>Sprache</b> : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. |  |  |  |  |  |  |
|    | Die<br>ein  | Bestandteile standen der Bei<br>gereicht; dabei handelt es sicl  | hörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache<br>n um:   |  |  |  |  |
|    |   | die Sprache der Übersetzun (nach Regel 23.1(b)).   | g, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist   |  |  |  |  |
|    |   | die Veröffentlichungssprache   | e der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).  |  |  |  |  |
|    |   |  | g. die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht  |  |  |  |  |
| 3. | Hin<br>inte   | Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das: |  |  |  |  |  |
| •  |   |  | dung in schriftlicher Form enthalten ist.  |  |  |  |  |
|    |   |  | nalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.   |  |  |  |  |
|    |   |  | in schriftlicher Form eingereicht worden ist.  |  |  |  |  |
| •  |   | bei der Behörde nachträglich   | in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.   |  |  |  |  |
|    |   | Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.                        |  |  |  |  |  |
|    |   |  | nputerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen  |  |  |  |  |
| ١. | ·Auf  | grund der Änderungen sind fo   | lgende Unterlagen fortgefallen:  |  |  |  |  |
| •  |   | Beschreibung, Seiten:  |  |  |  |  |  |
|    |   | Ansprüche, Nr.:  |  |  |  |  |  |

Blatt:

Zeichnungen,

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02502

5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-13

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-13

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-13

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: US 2002/061465 A1

(1) Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 angesehen.

Es offenbart polymerisierbare Zusammensetzungen, die ein ungesättigtes, polymerisierbares Monomer mit einem Siliziumatom und einer Carbonylgruppe (siehe Monomere 1-3, 5-14, 16-20 auf Seite 20-22) enthalten. Aus diesen Zusammensetzungen werden Polymere hergestellt (siehe Polymere 1-3, 5-14, 16-23 auf Seite 22-25). D1 offenbart ebenfalls Resiste (siehe Tabelle 1 auf Seite 26-27), die aus einem dieser Polymere, einem Lösungsmittel (Methoxypropylacetat) und einem Fotosäurebildner (Triphenylsulfoniumtriflat oder Diphenyliodoniumtriflat) bestehen.

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 unterscheidet sich daher von den bekannten polymerisierbaren Monomeren mit einem Siliziumatom und einer Carbonylgruppe dadurch, daß die vorliegenden Monomere durch allgemeine Formel (I) bzw. (II) gekennzeichnet sind.

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT).

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, daß man Alternativen zu den Monomeren von D1 finden soll, um damit ätzbeständige Resiste zu schaffen.

Die in Ansprüchen 1 und 2 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagenen Lösungen beruhen aus dem folgenden Grund auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT): Im bekannt gewordenen Stand der Technik wurde nichts gefunden, das den Fachmann dazu geführt hätte, auf die Monomere der Formel (I) oder (II) zurückzugreifen, um das oben erwähnte Problem zu lösen.

Der Gegenstand des Anspruchs 5 (Polymer hergestellt durch Polymerisation des Monomers der Formel (I) oder (II)), des Anspruchs 6 (Resist mit diesem Polymer), und

des Anspruchs 10 (Lithographieverfahren mit diesem Resist) gelten daher ebenfalls als erfinderisch.

- (2) Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in dem Dokument D1 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch dieses Dokument angegeben.
- (3) Die Beschreibung wurde mit den gemäß Artikel 19(1) PCT eingereichten Ansprüchen nicht in Einklang gebracht.



19.03.2004

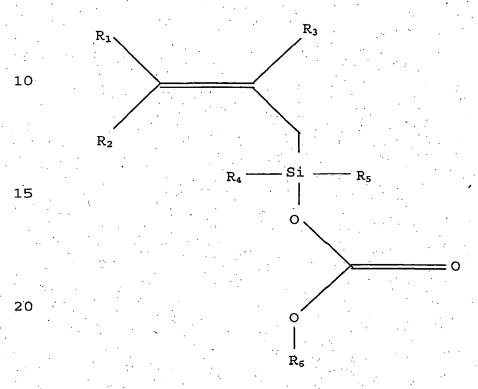
**CLMSPAMD** 

0/520534 PCT/DE03/02-0878778

200207035/IT456 DT12 Rec'd PCT/PTO 0 6 JAN 2005

1

1. Polymerisierbare Zusammensetzung zur Herstellung eines Resists, enthaltend mindestens ein ungesättigtes, polymerisierbares Monomer mit mindestens einem Siliziumatom und mindestens einer Carbonylgruppe, wobei ein Monomer durch folgende allgemeine Formel (I) gekennzeichnet ist:



worin bedeuten:

25

30

 $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ : H oder Alklyreste, insbesondere Methylreste

R4, R5 : Alkylreste, insbesondere Methlyreste, weitere

Siliziumeinheiten, z.B. Siloxane

R<sub>6</sub> : Alkylrest, insbesondere tert-Butylrest

wobei  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$ ,  $R_5$ ,  $R_6$  gleich oder verschieden sein können.

Polymerisierbare Zusammensetzung zur Herstellung eines
 Resists, enthaltend mindestens ein ungesättigtes,
 polymerisierbares Monomer mit mindestens einem Siliziumatom
 und mindestens einer Carbonylgruppe, wobei ein Monomer durch



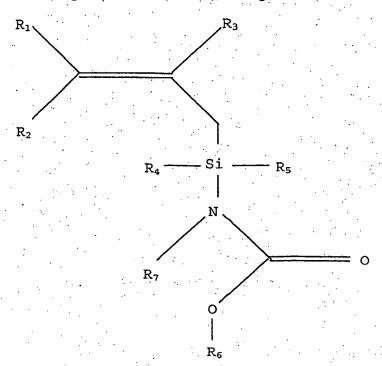
19.03.2004



DE 0378 PCT/DE03/025U2 200207035/IT456

2

folgende allgemeine Formel (II) gekennzeichnet ist:



20 worin bedeuten:

aufweist.

10

15

30

35

R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>: H oder Alklyreste, insbesondere Methylreste

R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub> : Alkylreste, insbesondere Methlyreste,

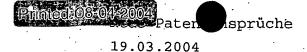
Siliziumeinheiten, z.B. Siloxane

25 R<sub>6</sub> : Alkylrest, insbesondere tert-Butylrest

R<sub>7</sub> : H oder Alklyrest, insbesondere Methlyrest,

wobei  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$ ,  $R_5$ ,  $R_6$ ,  $R_7$  gleich oder verschieden sein können.

- 3. Polymerisierbare Zusammensetzung nach mindestens einem der Ansprüche 1 oder 2,  ${\tt dadurch\ gekennzeichnet}$ , dass mindestens ein Alkylrest eine Kettenlänge von  $C_1$  bis  $C_8$
- 4. Polymerisierbare Zusammensetzung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, das



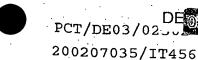
25

30

35

wird.





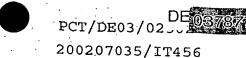
3

zur Polymerisierung Monomere nach Anspruch 1, 2 und / oder andere Monomere, insbesondere Maleinsäureanhydrid, Styrol, p-Hydroxystyrol, Methacrylsäure enthalten sind.

- 5. Polymer hergestellt durch Polymerisation mindestens einer der Zusammensetzungen nach Anspruch 1 bis 4.
  - 6. Resist gekennzeichnet durch einen Anteil zwischen 2 und 30% an Polymer nach Anspruch 5, einem Anteil
- 10 Lösungsmittel zwischen 70 und 98 % und einem Anteil Fotosäurebildner von 0,1 bis 10 %.
  - 7. Resist nach Anspruch 6, gekennzeichnet durch einen Anteil an Methoxypropylacetat, Ethylacetat, Ethyllactat,
- 15 Cyclohexanon, gamma-Butyrolacton und / oder Methlyethylketon als Lösungsmittel.
  - 8. Resist nach Anspruch 6 oder 7, gekennzeichnet durch einen Anteil an Crivello-Salz, Triphenlysulfoniumsulfonat,
- 20 Diphenyliodoniumsulfonat, Phthalimidosulfonat und / oder ortho-Nitrobenzylsulfonat als Fotosäurebildner.
  - 9. Resist nach mindestens einem der Ansprüche 6 bis 8 zur Verwendung in einem Elektronenstrahlschreibverfahren.
  - 10. Lithographieverfahren zur Herstellung einer Struktur auf einem Substrat, insbesondere einer Struktur für eine Lithographiemaske für die Herstellung von Halbleiterbauelementen, dadurch gekennzeichnet, dass ein Resist nach einem der Ansprüche 6 bis 8 verwendet
  - 11. Lithographieverfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass
  - a) ein Maskenblank mit einem Resist nach Anspruch 8 belackt wird.







4

- b) Beschreiben des Resists mit einem Laser- und / oder Elektronenstrahlschreiber,
- 5 c) Entwicklung der durch das Beschreiben erzeugten Struktur im Resist.
  - d) Trockenätzen des Maskenblanks.
- 10 12. Lithographieverfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Beschreiben des Resists ein Heizschritt durchgeführt wird.
- 13. Lithographieverfahren nach mindestens einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Entwicklung mit einem wäßrigen alkalischen Entwickler, insbesondere einer 2,38-%igen wäßrigen Tetramethlyammoniumhydroxidlsöung oder einem TMAH-Entwickler erfolgt.

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

#### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: \_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.